PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-000928

(43)Date of publication of application: 05.01.1989

(51)Int.CI.

G02F 1/133

G02F 1/133

(21)Application number: 62-156932

(71)Applicant: ALPS ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

24.06.1987

(72)Inventor: NAKANOWATARI JUN

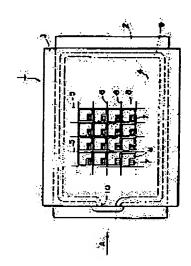
OKABE KAZUYA

MATSUDA HIDEYUKI

(54) LIQUID CRYSTAL ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To decrease the generation of orientation defects in the liquid crystal after the injection by disposing thin film transistors in such a manner that the longitudinal direction thereof parallels the injection direction of a ferroelectric liquid crystal, thereby changing the flow of the liquid crystal to a laminar flow and increasing the injection speed thereof. CONSTITUTION: The thin film transistors (TFT) 7... are so disposed that the longitudinal direction intersects orthogonally with the sectional direction of a liquid crystal injection port 10 of a cell. The longitudinal direction thereof parallels the injection direction of the liquid crystal. A sealing material 9 is provided on the three sides of the square superposed surface of upper and lower substrates 2, 3. The sealing material 9 is not provided to the remaining one side and a gap part where the sealing material 9 does not exist constitutes a liquid crystal injection port 10. The liquid crystal 4 is filled into the gap formed of the upper and lower substrates 2, 3



and sealing material 9 of the cell. The flow of the liquid crystal 4 is, therefore, no longer hindered even if said liquid crystal is the ferroelectric liquid crystal having a high viscosity at the time of injecting, the liquid crystal into the cell. The injection speed is thereby increased and the generation of the orientation defects in the liquid crystal after the injection is decreased.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

19 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-928

@Int_Cl_1

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)1月5日

G 02 F 1/133

3 2 2 3 2 7 7370-2H 7370-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3 頁)

母発明の名称 液晶素子

②特 顔 昭62-156932

愛出 願 昭62(1987)6月24日

70発明者 中野渡

旬 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社

内

砂発明者 岡部 和弥

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社

内

@発明者 松田 英行

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社

内

⑪出 願 人 アルプス電気株式会社

東京都大田区雪谷大塚町1番7号

珍代 理 人 弁理士 志賀 正武 外2名

明細會

1. 発明の名称

液晶素子

2. 特許請求の範囲

スイッチング素子として存腹トランジスタを用いた液晶素子であって、上記薄膜トランジスタを その及手方向が強調電性液晶の注入方向に平行と なるように配数したことを特徴とする液晶素子。

3. 雅明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、スイッチング素子として荷譲トランジスタを用いた液晶素子に関する。

〔従来の技術〕

従来、このような液晶素子として、液晶にカイラルスメクチックで相を量する強調電性液晶を用いたものなどが提供されている。この種の液晶素子は、強調電性液晶が双安定状態を育し、表示のメモリ性を持ち、かつ高速応答性を備えていることから、大容量ディスプレイ、メモリ形ディスプ

レイ、高速光シャッタなどに応用されつつある。 ところで、一般に、強調電性液晶は速常のネマチック液晶に比べて高粘性を有し、また流動した 際にその液動方向に沿って配向する性質をもあった でいる。したがって、このような強誘電性液晶を 用いた液晶素子では、その製造にあたり、セル内 に液晶を層流状態で注入して液晶分子の配向をそ ろえる必要がある。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、このような波晶素子では、そのセル内に矩形の存践トランジスタ(以下、TFTと言う。)がその長手方向と液晶と注入方向とを交差するように配設されているため、これらのTFTにより液晶の流れが大きく変化させられて乱流とされ、液晶のスムースな流れが妨げられてこまう問題がある。このため、セル内への液晶の注入に手間どったり、注入後の液晶に配向欠陥が発生したりするなどの問題も生じ島かった。

〔問題点を解決するための手段〕

そこで、この発明では、薄膜トランジスタをぞ

の長手方向が強誘電性液晶の注入方向に平行とな るように配設したことをその解決手段とした。

このような液晶素子では、高粘性を有する強誘 電性液晶を注入する際に、液晶の流れが薄膜トラ ンジスタに妨げられず層流となることから、 注入 速度を速めることができるとともに、 注入後の液 品に配向欠陥が発生することも少ない。

以下、第1図を参照してこの発明を詳しく説明 する。図中符号1は液晶業子である。この液晶素 子1は下基板2と上基板3と液晶4から機略構成 されている。

下基板 2 はガラス板等からなるもので、この内 数値には例えばインジウム・スズ・オキサイド(以 下、ITOと略称する。)等からなる透明電極お よびポリイミド樹脂等からなる配向膜が設けられ ているが、いずれも図示しない。

また、この下基版2の内表面には、多数のゲート・パスー5…とソース・パス6…とが格子状に 配数されている。これらゲート・パス5とソース ・パス6とで構成される一区面内の下基板2には、

には封着材 9 が投けられず、この封着材 9 の存在 しない空隙部分が波晶注人口 1 0 となっている。

そして、このような構成からなるセルは、選常 の方法により個光板等が取り付けられて液晶素子 ! とされた上で、実用に供せられる。

両バス 5、 6 にそれぞれ電気的に接続する一つの TFT 7 が設けられ、このTFTに隣接して西茶 福価 8 が設けられている。そして、これらのTF T 7 … は、その平面形状が矩形となっており、そ れらのいずれもその長手方向が後述するセルの液 晶注入口の断面方向に直交するように配設されて いる。すなわち、上記TFT7は、その長手方向 が液晶注入方向に平行となっている。

このような下基板 2 には、この下基板 2 と同様の材料からなる上基板 3 が重ね合わされている。この上基板 3 の内表面には、その全面に 1 T 0 等からなる透明電極が設けられている。

そして、上下落板 2、3は、第1図に示すように、互いにその重ね合せ面の周辺部に帯状に設けられた光硬化性アクリル系樹脂やエポキン系樹脂などからなる封着材 9 によりスペーサ (図示しない)を介して一体に貼り合せられて、セルとされている。

この例のセルは、上下基板 2 、 3 の方形の置ね合せ面の三辺に封着材 9 が設けられ、 幾りの一辺

なお、この例では、一つの画素電価8に対して 一つのTPT7を設けた構成としたが、1画素2 TPT構成、1画素3TFT構成などの構成であ ってもよく、要は各画素ごとに例えばTFT等の スイッチング案子を設けたアクティブマトリック ス駆動方式の液晶素子であればよい。

[発明の効果]

以上説明したように、この発明の液温素子は、 TPTをその長手方向が液晶は入方向に平行となるように包設したものであるので、セル内に液晶

特開昭64-928 (3)

を注入する際に、液晶の流れがTFTにより妨げられずに層流となることから、注入速度を速めることができ、注入作業の短縮化を図れ、容易にかつ安価に製造できるものとなる。また、液晶の流れが層流となることから、注入後の液晶に配向欠陥が発生することも少なく、安定な特性を示すものとなる。

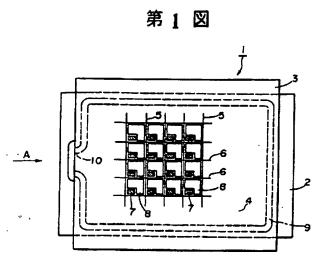
4 . 図面の簡単な説明

第1回は、この発明の液晶素子の一例を示す概 略平面図である。

1 … 液晶素子、 4 … 液晶、 7 … T F T (薄膜トランジスタ)。

出願人 アルプス電気株式会社

代表者 片 岡 勝 太 郎



THIS PAGE BLANK (USPTO)